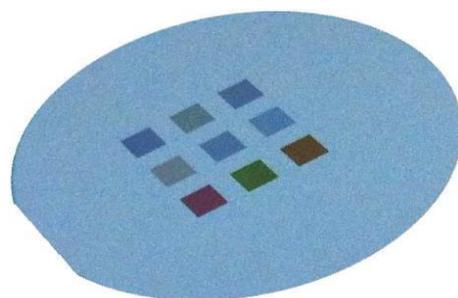


# 多图案多周期组合模板

多图案多周期组合模板，将三种最常用的图案：线栅、四方排布、六方排布。组合模板在一次实验中测试多种图案和多种周期，以节省时间和资源。该组合模板是基于用户反馈涵盖常用的图形和周期范围的结构。

该模板是由Eulitha开发的开创性PHABLE™光刻机制作的。通过优化硅基和石英基的刻蚀工艺，可得到适合压印的轻微正斜率结构。

该组合模板用于实验和开发工作，如果大面积、特殊设计或批量生产需求，请联系我们咨询方案。



MHSL400-800在4"硅基片

纳米光子学

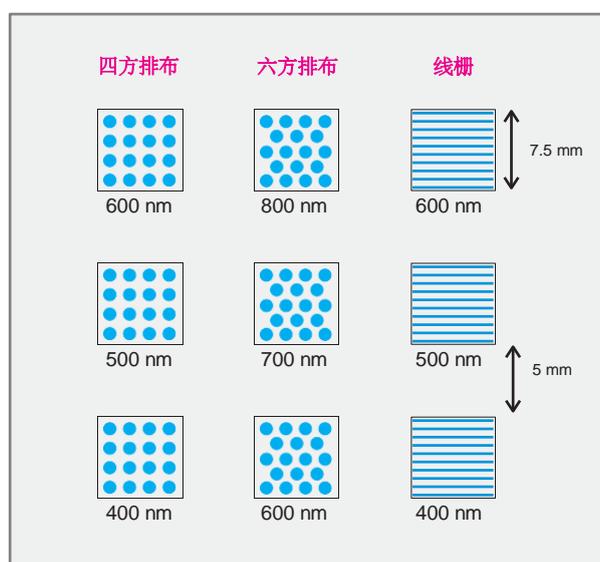
光伏技术

透射和反射光栅

纳米压印开发

外延生长模板

自组装模板

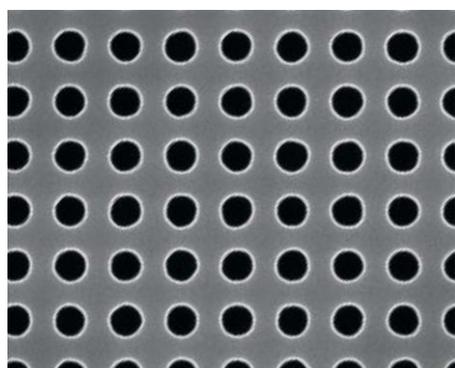


MHSL400-800 各图案布局示意图

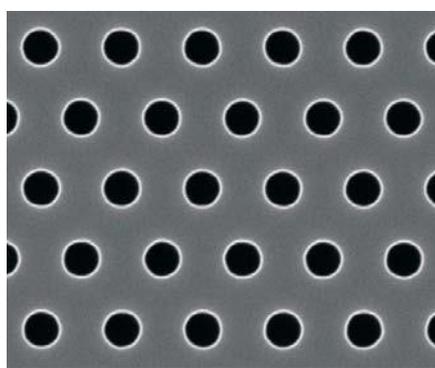
\* 基片：最大4寸，硅基或石英基片

\*\* 结构高度：可根据需求定制，硅基片上最大400nm，石英基片上最大150nm

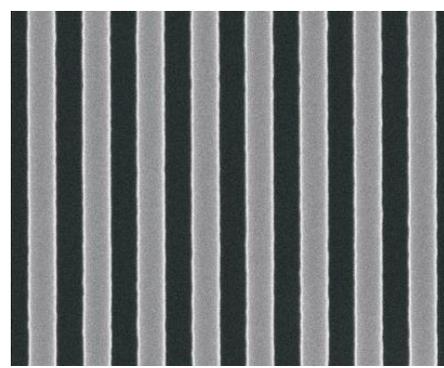
\*\*\* 可选择抗粘处理



400nm 周期四方排布



600nm 周期六方排布



400nm 周期线栅

